激光全自动M2分析仪技术指标及其他要求：

1. 内置光路系统。
2. 采用专利的Ultracal校准技术，2分钟内自动测量M2，符合ISO11146测量标准；
3. 可测发散角，光斑大小、位置，光束稳定性、指向性、能量分布等。
4. 具备二维、三维光束显示界面，可生成测试报告和日志。
5. 适用于连续和脉冲激光测量，小巧紧凑，适用于多种测量环境。
6. 附带InGaAs CCD相机XC130和软件Beamsquare。
7. 测量波长：900-1800nm
8. 靶面大小：9.6mm×7.6mm
9. 像元数：320×256
10. 帧数：100fps。